Express Mail No. EV347012662US

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-204442

(43) Date of publication of application: 09.09.1987

(51)Int.Cl.

G11B 7/24

7/00 G11B

(21)Application number: 61-045964

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

03.03.1986

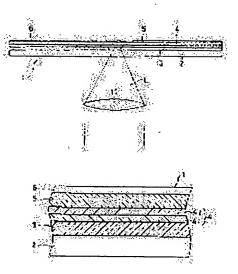
(72)Inventor:

KOBAYASHI TADASHI

# (54) OPTICAL RECORDING MEDIUM AND ITS RECORDING METHOD

# (57)Abstract:

PURPOSE: To carry out both unerasable recording and erasable recording on one optical disk by providing a recording layer consisting of ≥2 kinds of films having a different composition in specified thickness ratio and capable of changing from the initial state to an amorphous state by liq. quenching and changing from the initial state to a crystallized state by liq. annealing. CONSTITUTION: The recording layer 4 consists of the laminate of the thin films 41 and 42 composed of ≥2 kinds of different substances. Si and Au, Si and Ag, Te and Ge, etc., are respectively used as the films 41 and 42. For example, when Si and Au are used as the recording films 41 and 42 respectively, the ratio in film thickness of Si to Au is controlled between 2/8W3/7. Consequently, the alloyed AuSi alloy, namely the recording layer 4, can be changed from the crystallized state to the amorphous state by the difference in energy quantity between the irradiated laser beams L. In addition, Au can be used as the recording film 41, and Si can be used as the recording film 42.



**CLEGAL STATUS** 

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-204442

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

码公開 昭和62年(1987)9月9日

G 11 B 7/24 7/00 A-8421-5D Z-7520-5D

審査請求 未請求 発明の数 2 (全10頁)

**9発明の名称** 光記録媒体および光記録媒体の記録方法

②特 顋 昭61-45964

②出 願 昭61(1986)3月3日

@発 明 者 小 林 忠

川崎市幸区柳町70番地 株式会社東芝柳町工場内

⑪出 顋 人 株 式 会 社 東 芝

川崎市幸区堀川町72番地

砚代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

明報書

1. 発明の名称

光記録媒体および光記録媒体の記録方法 2. 特許請求の範囲

(1) 局所的に光学特性の変化を生じさせることにより情報の記録を行うことを可能とし、且つ少なくとも2種類以上の組成の異なる誤を液体急冷により初期の状態から非晶質化の状態、あるいは液体冷により初期の状態から結晶化の状態に変化させることが可能な誤厚比によって多層に構成した記録阻を有することを特徴とする光記録媒体。

②上記記録層は、液体徐冷により非晶質化の状態から結晶化の状態に変化させることが可能な設厚比によって構成されることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光記録媒体。

(3)上記記録層は、液体急冷により結晶化の状態から非晶質化の状態に変化させることが可能な膜 厚比によって構成されることを特徴とする特許額 求の範囲第1項記載の光記録媒体。

(4)上記記録層はGeおよびTeの薄膜からなり、

G e 膜とTe膜との模厚比をそれぞれ1対1で構成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光記録媒体。

(5)上記記録層はAUおよびSiの薄膜からなり、Si膜とAU膜とをそれぞれ2対8から3対7の膜厚比で構成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光記録媒体。

(②上記記録層はA g および S i の薄膜からなり、S i 膜とA g 膜とをそれぞれ1、7対8、3から3対7の膜摩比で構成したことを特徴とする特許 語求の範囲第1項記載の光記録媒体。

とする光記疑媒体の記録方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### [発明の目的]

(産業上の利用分野)

この発明は、たとえばレーザビームによりヒートモード記録が行える光記録媒体に関する。

#### (従来の技術)

(発明が解決しようとする問題点)

#### (作用)

この発明にあっては、記録層に記録すべき情報を有するビームを照射することにより上記記録層を局所的に単一層に変換して情報の記録を行うものにおいて、上記記録層に高出力のビームを規時間照射することにより非晶質化の状態に相変化させることにより情報の消去および記録を可能にしたものである。

#### (電筋関)

以下、この発明の一実施例を図面を参照して 説明する。

しかしながら、情報の記録と再生のみが可能な光ディスク、いわゆる追記型の光ディスクでは記録した情報の消去、および再番込みを行うことができないため、記録した情報が不要となった場合、その情報が記録されている部分が無駄となってしまうという欠点があった。

この発明は、上記の不要となった情報が記録されている部分が無駄になるという欠点を除去し、 1 枚の光ディスクに対して消去不能な記録、および消去可能な記録の両方を行うことができる光記録媒体を提供しようとするものである。

#### [発明の構成]

#### (問題点を解決するための手段)

この発明は、局所的に光学特性の変化を生じさせることにより情報の記録を行うことを可能とし、且つ少なくとも2種類以上の組成の異なる誤を被体急冷により初期の状態から結晶化の状態に変化させることが可能な膜厚比で構成した記録層を有する光記録媒体である。

されており、たとえば低出力のレーザビームして長時間加熱されることにより拡散あるいは徐徐に合金化されて単一層となり、それが徐冷にはかかいないない。または高出のがは、または高出のがは、またはではから、で知時間加熱されることにより拡がある。

第2図は、上記光ディスク1を示すものである。この光ディスク1は、 基板2と、この基板2上に保護膜3、記録暦4、保護膜5および保護膜6が、たとえばスパッタ法あるいは真空蒸着法などによって順次積層されて構成されている。また、この光ディスク1には、スパイラル状にトラック(図示しない)が形成されている。

上記基板 2 としては、たとえばポリカーボネイト(PC)樹脂、メタクリル(PMMA)樹脂、エポキシ樹脂などの透明樹脂、あるいは透明なガラス、石英およびセラミックなどが用いられている。

上記保護数3および5は、記録時にレーザビームしの照射により記録器4が飛散または穴空きすることを防止するためのものであり、たとえばSiO、SiO、SiO2、SiN3などの透明な物質が厚さ20人~5点の範囲で構成されている。

上記保護膜6は、光ディスク1を取り扱う際に生じる傷などを防止するものであり、たとえばな外線硬化(UV)樹脂などの透明な樹脂によって構成されている。

上記記録暦4は、異なる2種類の物質からなる神段41 および42 が積圧されて御成されている。 上記確段41 および42 としては、SiとAu、SiとAg、TeとGeなどがそれぞれ用いられる。

上記SiとAuとを記録模41 および42 として用いた場合には、レーザビームしの照射により記録暦4は合金化され、AuSi合金の単一圏となる。このAuSi合金は共品組成である20~30at%(原子パーセント)Siで、液体急冷(溶解急冷)により非晶質化の状態となる性質が

いは非晶質化の状態に相変化させることが可能となる。なお、記録膜 4 1 を A U 、記録膜 4 2 を S i で構成するようにしても良い。

すなわち、Si対Agの膜厚の比を、それぞれ 1.7対8.3から3対7の範囲内で形成する。 ある。つまり、AuSi合金は、その組成がAuに対するSiの割合いが20~30at%となっている場合、結晶化の状態にある合金に高出力のレーザビームしを短時間照射することによって溶解状態にしてから徐治すると結晶化の状態となる。

すなわち、Si対Auの膜厚の比を、それぞれ2対8から3対7の範囲内で形成する。たとえば、Siからなる記録膜41を厚さ200人で構成した場合にはAuからなる記録膜42を厚さ800人で構成した場合にはAuからなる記録膜41を厚さ300人で構成した場合にはAuからなる記録膜41を厚さ300人で構成した場合にはAuからなる記録膜41を厚さ700人で構成した場合にはAuからなる記録膜41を厚さ300人で構成した場合にはるいたAuからなる記録膜42を厚さ700人で構成する。これにより、合金化されたAuSi合金の対応ストルギー量の違いによって結晶化の状態

に と え は 、 S i か S な る 記 録 膜 4 i を 厚 さ 1 7 0 A で 欄 収 し た 場 合 に は A g か S な る 記録 膜 4 2 を 厚 さ 8 3 0 A で 欄 収 し 、 ま た S i か S な る 記録 膜 4 2 を 厚 さ 8 3 0 A で 欄 収 し た 場 合 に は A g か S な る 記録 膜 4 2 を 厚 さ 7 5 0 A で 欄 成 し 、 ま た S i か S な る 記録 膜 4 2 を 厚 さ 3 0 0 A で 欄 成 し た 場 合 に は A g か S な る 記録 膜 4 2 を 厚 さ 7 0 0 A で 欄 成 す る 。 こ れ に よ り 、 合 金 化 さ れ た A g S i 合 金 、 つ ま り 記録 暦 4 は 照 射 さ れ る り ・ サ ビ ー ム し の 熱 的 エ ネル ギ ー 園 の 違 い に よ り も 結 化 の 状 感 、 あ る い は 非 晶 質 化 の 状 感 に 相 変 化 さ せ る こ と が 可能 と な る 。 な お 、 記録 膜 4 1 を A g 、

また、上記TeとGeとを記録版41 および 42 として用いた場合には、レーザビームしの照 朝により記録暦4は金属間化合物GeTeの相反は、 原子バーセントでGe対Teの割合いが1対1で ある。つまり、金属間化合物GeTeぱ、その相 成がGeに対するTeの割合いが50at%とな

記録膜42をSiで構成するようにしても良い。

っている場合、結晶化の状態にある化合物に落出 力のレーザビームしを短時間照射することによっ て溶解状態にしてから急冷すると非晶質化の状態 あるいは非晶質化の状態にある化合物に低出力の レーザビームしを長時間照射することによって溶 解状態にしてから徐冷すると結晶化の状態となる。

たとえば、 G e からなる記録膜 4 1 を厚さ 5 0 0 人で構成した場合には、 T e からなる記録 膜 4 2 を厚さ 5 0 0 人で構成する。これにより、 歴 4 2 を厚さ 5 0 0 人で構成する。これによりの がいたより 6 では C を G e T e 、 に な が の は ま ら と な る に と が 可 能 と な る 。 な け で は 既 射 さ れ る レーザ ビーム し の 熱 的 エ ネ ル 岩 回 の 遠 い に よ り 結 晶 化 の 状 態 に 相 変 化 さ せ る こ と が 可 能 と な る 。 な け な は 験 4 1 を T e 、 記録膜 4 2 を G e で 構成する ようにして も 良い。

また、上記記録図4は、第3図に示すように、 それぞれの設厚の比に応じて構成される記録膜 41 と42 とを交互に積層し、多層膜構造として も良い。たとえば、GeとTeからなる記録暦4

の記録膜41 および42 は単一層に変換され、徐徐に冷却されて合金結晶化の状態となる。この結果、記録層4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより情報の記録を行う。

または、記録暦4に対して、対物レンズ11によって記録すべき情報を有する出力が5~15mWのレーザビームしを0.4~0.01μsの間スポット照射する。これにより、レーザビームしの照射された記録暦4の記録膜41 むよび42は単一層に変換され、急激に冷却されて合金非品質化の状態との反射率の違いを生じさせることにより情報の記録を行う。

次に、光ディスク1を消去可能型のディスクと して使用する場合について説明する。すなわち、 光ディスク1の全面に対して、ヒータあるいはレ ーザビームしで長時間加熱し、記録膜41 および 42 を拡散合金化あるいは溶解合金化して結晶化 の状態にする。そして、この記録暦4に対して、 の場合、 G e と T e との 膜厚の比は 1 対 1 である。 したがって、 記録膜 4 1 と記録膜 4 2 との 膜厚の 比が 1 対 1 となるように、 G e からなる記録 4 1 の厚さ 1 0 0 人に対して T e からなる記録膜 4 2 の厚さ 1 0 0 人とを交互に積磨し、膜厚 1 0 0 0 人の記録層 4 を構成する。

また、上記光ディスク1は、ディスクの片面に記録を行う単板型ディスクとして説明したが、たとえば2枚の光ディスク1それぞれの藝板2を外側にしてエアーサンドイッチ構造、あるいは接着脚による貼合わせにより両面光ディスクとすることも可能である。

次に、第2図に基づき、この発明の記録方法の 一例について説明する。

まず、光ディスク1を追記型のディスクとして使用する場合について説明する。すなわち、記録 暦 4 に対して、対物レンズ11によって記録すべき情報を有する出力が5~15mWのレーザビームしを5~0.5μsの間スポット照射する。これにより、レーザビームしの照射された記録路4

対物レンズ11によって記録すべき情報を有する
しか3~10mWのレーザビームしを0.3~
したの間のロット照射する。これに急冷された記録層4は、急冷された記録層4は、急冷されて合金結晶化の状態から非晶質化の状態を合起をでした。このは現かり情報をのと記録した情報を前によりな場合は、一世の記録した情報をで記した。この記録した。出来の間との状態のは、一世のにより、出版層4を非晶の特別の状態の対象により、記録層4を非晶の特別を記録でした。には、記録層4を非晶の特別を記録では、記録階4をが行える。

または、光ディスク1の全面に対して、ヒータあるいはレーザピームしで短時間加熱し、記録膜41 および42 を拡散合金化あるいは溶解合金化して合金非晶質化の状態にする。そして、この記録暦4 に対して、対物レンズ1 1 によって記録すべき情報を有する出力が1~5 m W のレーザピームしを5~0.5 4 S の間スポット照射する。こ

れにより、レーザピームしの照射された記録図4 は、徐冷されて合金非品質化の状態から結晶化の状態の発音を行う。この結果の複雑を行う。この記録を行う。この記録によずるの記録を行う。この記録した。間報を消失するの記録を行う。この記録を行う。この記録を行う。この記録を行う。ことに対して、3~0.02 μ を結るののは、イットの計画質化の状態に祖変化させる。この結果、記録情報の消去が行える。

次に、1枚の光ディスク1のあるが分は消去不能な記録、つまり追記型のディスクとして使用し、また別の部分は消去可能な記録、つまり消去可能な記録、つまり消去可能な記録である。たと表明する。たと表現のディスクとして使用する。たと表現のでは、第1の例について説明する。たと記録を記録では、記録歴4に対して、対物レンズ111によっては、記録歴4に対して、対物レンズ111によって記録すべきにより、レーザビームしの照射された

連いが生じて情報の記録が行える。この場合は、その記録暦4に対して、出力が3~10mWのレーザピームしを0.3~0.02μSの間スポット照射し、記録暦4を結晶化の状態から非晶質化の状態に相変化させることにより、記録情報の消去が行える。

記録暦4の記録製41 および42 は単一層に変換され、徐徐に冷却されて合金結晶化の状態となる。この結果、記録器4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の遠いを生じさせることにより、情報の記録を行う。この場合、合金結晶化の状態から初期の状態へは戻れないため、情報の消去を行うことはできない。

その記録層4に対して、出力が1~5mWのレーザピームしを5~0.5μsの間スポット照射し、記録層4を非晶質化の状態から結晶化の状態に相変化させることにより、記録情報の消去が行える。

また、消去可能な情報を記録する場合は、対応する記録暦4に対して、ヒータあるいはレーザビームで短時間加熱し、記録膜41 および42 を拡

散合金化あるいは溶解合金化し、合金非晶質化の 状態にする。そして、この記録暦4に対して、対 物レンズ11によって記録すべき情報を有する出 カが1~5mWのレーザビームLを5~0.5 μSの間スポット照射する。これにより、レーザ ピームしの照射された記録暦4は、徐徐に冷却さ れて合金結晶化の状態となる。この結果、多層膜 を合金結晶化の状態に変換したときと、非晶質化 の状態を結晶化の状態に相変化したときでは、そ れぞれの結晶粒径が異なることにより、反射率の 違いが生じて情報の記録が行える。この場合は、 その記録勝4に対して、出力が3~10mWのレ ーザピームしを0、3~0、02μ5の間スポッ ト照射し、記録暦4を結晶化の状態から非晶質化 の状態に相変化させることにより、記録情報の消 去が行える。

または、消去可能な情報を記録する場合、対応する記録器4に対して、ヒータあるいはレーザビームしで長時間加熱し、記録膜41 および42 を拡散合金化あるいは溶解合金化し、合金結晶化の

スポット照射し、記録度4の記録度41 および 42 を単一層に変換する。この結果、記録度4に 初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違い を生じさせることにより、情報の記録を行う。

このようにして、記録された情報の全て、ある いはその一郎の情報が不要となった場合、光ディ スク1の全面、あるいは不要となった情報が記録 されているトラック、セクタごとをヒータあるい はレーザピームで加熱し、記録膜41 および42 を.拡散合金化あるいは溶解合金化し、結晶化の状 態にする。そして、この記録暦4に対して、記録 すべき情報を有する出力が3~10mWのレーザ ピームしを0.3~0.02μsの間スポット照 射し、記録暦4を結晶化の状態から非晶質化の状 掘へと相変化させる。この枯果、結晶化の状態と 非晶質化の状態との反射率の違いにより、情報の 記録を行う。この場合は、その記録暦4に対して 出力が1~5mWのレーザピームしを0.5~5 μSの間スポット照射し、記録暦4を非晶質化の 状態から結晶化の状態に祖変化させることにより、 次に、追記型として使用した光ディスクを消去可能型のディスクとして使用する場合について説明する。たとえば、記録暦4に対して、対物レンス11によって記録すべき情報を有する出力が5~15mWのレーザビームを5~0.5  $\mu$ s の間

記録情報の消去が行える。

または、合金結晶化の状態として情報の記録が 行なわれた光ディスク1に対して、記録された情 報の全て、あるいはその一部の情報が不要となっ た場合、光ディスク1の全面、あるいは不要とな った情報が記録されているトラック、セクタごと をヒータあるいはレーザピームで加熱し、記録器 4 を非晶質化の状態にする。そして、この記録層 4 に対して、記録すべき情報を有する出力が1~ 5mWのレーザピームしを 0.5~5μsの間ス ポット照射し、記録暦4を非晶質化の状態から結 晶化の状態へと相変化させる。これにより、情報 の記録を行う。この場合は、その記録暦4に対し て、出力が3~10mWのレーザビームしを 0.3~0.02μsの間スポット照射し、記録 暦4を結晶化の状態から非晶質化の状態へと相変 化させることにより、情報の消去が行える。

また、たとえば記録圏4に対して、対物レンズ 1 1によって記録すべき情報を有する出力が3~ 1 0 m W のレーザビームを 0 . 3~0 . 0 2 μs の聞スポット照射し、記録暦4の記録膜4におよび42を単一層に変換する。この結果、記録暦4 に初別の状態と合金非晶質化の状態との反射率の 遠いを生じさせることにより、情報の記録を行う。

このようにして、記録された情報の全て、ある いはその一郎の情報が不要となった場合、光ディ スク1の全面、あるいは不要となった情報が記録 されているトラック、セクタごとをヒータあるい はレーザピームで加熱し、記録膜41 および42 を拡散合金化あるいは溶解合金化し、非晶質化の 状態にする。そして、この記録暦4に対して、記 録すべき情報を有する出力が1~5mWのレーザ ピームしを0.5~5μSの間スポット照射し、 記録暦4を非島質化の状態から結晶化の状態へと 相変化させる。これにより、非晶質化の状態と結 晶化の状態との反射率の違いにより、情報の記録 を行う。この場合は、その記録度4に対して出力 が3~10mWのレーザビームLを0.3~ O. O2 µ Sの間スポット照射し、記録層 4 を結 晶化の状態から非晶質化の状態に相変化させるこ

1000人、記録暦4として記録膜41をGeにより誤摩500人および記録類42をTeにより 膜摩500人、保護膜5をSiO2により膜厚 1000人、紫外線硬化樹脂により保護膜6を順 次積層して構成した。

とにより、記録情報の消去が行える。

または、合金非晶質化の状態として情報の記録 が行なわれた光ディスク1に対して、記録された 情報の全て、あるいはその一郎の情報が不要とな った場合、光ディスク1の全面、あるいは不良と なった情報が記録されているトラック、セクタご とをヒータあるいはレーザピームで加熱し、記録 暦4を結晶化の状態にする。そして、この記録暦 4に対して、、記録すべき情報を有する出力が3 ~ 1 0 m W の レーザピーム しを 0 . 3 ~ 0 . 0 2 μSの西スポット照射し、この記録層4を結晶化 の状態から非島質化の状態へと相変化させる。こ れにより、情報の記録を行う。この場合は、その 記録度4に対して、出力が1~5mWのレーザビ - ム L を O . 5 ~ 5 µ S の 聞 スポット 照射 し、非 品質化の状態から結晶化の状態へと相変化させる ことにより、情報の消去が行える。

#### 実施例-1

光ディスク1は、ポリカーボネイト樹脂からなる基板2上に、保護膜3をSiO2 により誤摩

一ザピーム L を 2 μ S の 間 スポット 照 射 することにより、記録暦 4 を非結 品質化の 状態から 結晶化の状態に相変化させる。これにより、記録暦 4 には、第 4 図に示すような、初期の状態、合金結晶化の状態、結晶化の状態、および非晶質化の状態に対応した異なる反射率が得られる。

したがって、1枚の光ディスク1のある部分を 追記型のディスクとして使用し、別の部分を消去 可能型のディスクとして使用ことができる。

## 実施例-2

光ディスク1は、ポリカーボネイト制脂からなる基板2上に、保護膜3をSi〇2 により膜厚100人、記録暦4として記録膜41をGeにより膜厚500人、保護膜5をSi〇2 により膜厚100人、紫外線硬化樹脂により保護膜6を順次積層して構成した。

たとえば、記録部4に対して、記録すべき情報を有する9mWのレーザビームしを0.2 μsスポット照射し、記録度4に初期の状態と合金非晶

質化の状態との反射率の違いを生じさせることにより、情報の記録を行う。

このようにして、記録された情報の一部が不要 となった場合、その情報が記録されているトラッ クごとをレーザビームしで加熱することにより、 記録膜41 および42 を拡散合金化あるいは溶解 合金化し、非晶質化の状態にする。そして、この 記録部4に対して、記録すべき情報を有する出力 が3mWのレーザビームしを2μ5の聞スポット 照射することにより、記録暦 4 を結晶化の状態に 変化させて情報の記録を行う。また、この情報の 消去を行う場合、対応する記録階4に対して、出 カガ7mWのレーザピームしを0.1μSスポッ ト照射し、記録郎4を結晶化の状態から非晶質化 の状態へと相変化させる。これにより、記録暦4 には、第5回に示すように、初期の状態、結晶化 の状態、合金非結晶質化の状態、および非晶質化 の状態に対応した異なる反射率が得られる。

したがって、追記型として使用した光ディスク を消去可能型のディスクとして使用することがで

ーザビームしを 0 . 0 2 μ s の間スポット照射することにより、記録暦 4 を非晶質化の状態に変化させて情報の記録を行う。また、この情報の消去を行う場合、対応する記録暦 4 に対して、1 m W のレーザビームしを 5 μ s の間スポット照射し、記録暦 4 を非晶質化の状態から結晶化の状態へと相変化させる。

したがって、追記型として使用した光ディスク 1 を消去可能型のディスクとして使用できる。 家族例 - 4

光 ディスク 1 は、ポリカーボネイト 樹脂 からなる 基板 2 上に、保護膜 3 を S i O 2 により膜厚 1 0 0 0 人、記録暦 4 として記録膜 4 1 を S i により膜厚 1 7 0 人 および記録膜 4 2 を A Q により膜厚 8 3 0 人、保護膜 5 を S i O 2 により膜厚 1 0 0 0 人、紫外 橡硬化 樹脂により保護膜 6 を 順次債 図して構成した。

たとえば、消去したくない情報を記録する場合は、記録暦 4 に対して、記録すべき情報を有する 15 m W の レーザビーム L を O . 5 μ s の間スポ きる。

寒 施 例 - 3

光ディスク1は、ポリカーボネイト樹脂からなる基板2上に、保護膜3をSiO2により膜厚100人、記録暦4として記録膜41をSiにより膜厚200人および記録膜42をAuにより膜厚800人、保護膜5をSiO2により保護膜6を順次保険して構成した。

たとえば、記録部4に対して、記録すべき情報を有する5mWのレーザビームしを5μSの間スポット照射し、記録暦4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより情報の記録を行う。

このようにして、記録された情報の一部が不変となった場合、その情報が記録されているセクタをレーザピームしで加熱することにより、記録段41 および42 を拡散合金化あるいは溶解合金化し、結晶化の状態にする。そして、この記録暦4 に対して、記録すべき情報を有する10mWのレ

したがって、1 枚の光ディスクのある部分を追記型の光ディスクとして使用し、また別の部分を消去可能型の光ディスクとして使用することができる。

上記実施例によれば、この光ディスクは、多層からなる記録層を合金結晶化の状態あるいは合金非晶質化の状態に変換したときと、合金結晶化の

## 特開昭62-204442(9)

状態から非晶質化の状態にしたときとで生じる反射中の違いにより、消去不能な情報の記録、および消去可能な情報の記録を行うものである。これにより、1枚の光ディスクを追記型、消去可能型のどちらにも使用することができ、省資源化および低コストかを図ることができる。

#### [発明の効果]

以上、詳述したようにこの発明によれば、1 枚の光ディスクに対して消去不能な記録、および 消去可能な記録の両方を行うことができる光記録 媒体を提供できる。

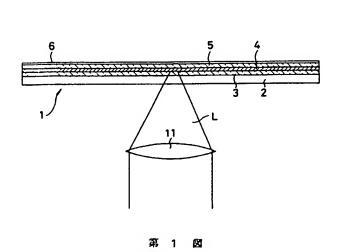
## 4. 図面の簡単な説明

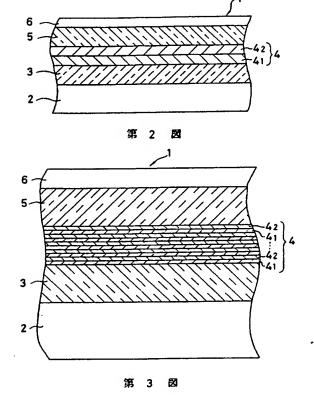
図面はこの発明の一実施例を示すもので、第 1 図は要部を説明するための断面図、第 2 図は光ティスクの構成例を示す要部の断面図、第 3 図は他の光ティスクの構成例を示す要部の断面図、第 4 図、第 5 図は光ティスクの表面反射率の違いを説明するための図である。

1 … 光ディスク、2 … 基仮、3 , 5 … 保護膜、

4 … 記録暦、 4 1 , 4 2 … 記録膜、 6 … 保護膜、 1 1 … 対物レンズ、 L … レーザビーム。

出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦





手 続 補 正 番 61.9.22 昭和 年 月 日

## 特許庁長官 風田明雄殿

- 1. 事件の表示 特願昭61-45964月
- 発明の名称
   光記録媒体および光記録媒体の記録方法
- 3. 補正をする者 事件との関係 特許出願人 ( 307) 株式会社 東 芝
- 4.代理 人 東京都千代田区数が関3丁目7番2号 UBEビル 〒100 電話03(502)3181(大代表) (5847) 弁理士 鈴 江 武 彦 (1975)
- 5. 自発補正
- 6. 雑正の対象 明細曲



方式 ①

- 非品質化の状態 合金結晶化の状態 合金結晶化の状態
- 非品質化の双注 分化非高質化の双注 括品化の 改造 初期の 双注

### 7. 補正の内容